- (19) Japanese Patent Office (JP)
- (12) Publication of unexamined patent applications (A)
- (11) Publication Number of Patent Application

Japanese Patent Laid-Open S54-154992

(43) Laid Open Date: December 06, 1979

(51) Int. Cl.²

G 09 F 9/30

G 02F 1/13

Identification symbol (52) Japanese classification

JPO file number

101**E**5

7129-5C

101E9

7348-2H

104G0

The Number of invention: 1 (3 pages in total)

Request for Examination: not required

- (54) Semiconductor electrode substrate for liquid crystal panel drive
- (21) Japanese Patent Application No.S53-63984
- (22) Application Date: May 29, 1978
- (72) Inventor: KANO TOSHIO

c/o 3-3-5, Yamato, Suwa-city

SUWA SEIKOSHA KK

(71) Applicant: SUWA SEIKOSHA KK

4-3-4, Ginza, tyu-o-ku, Tokyo

(74) Agent: Patent Attorney: Tsutomu Saizyo

Specification

[Title of the Invention]

Semiconductor electrode substrate for liquid crystal panel drive

Scope of Claim

In a static drive type liquid crystal panel electrode substrate having a semiconductor element with each pixel, a semiconductor substrate for driving a liquid crystal panel is characterized in that peripheral circuits such as a shift resister, a latch, and a driver, as a drive circuit for driving the panel, are incorporated onto the substrate forming the semiconductor element at the same time.

Detailed Description of the Invention

The present invention relates to a semiconductor substrate for liquid crystal panel drive onto which a pixel selecting semiconductor element, a drive circuit, and other peripheral circuits are incorporated.

An object of the present invention is to reduce assembling cost of a character display or a liquid crystal display for TV.

Recently, the liquid crystal display has shifted from a segmented method to a dot display method. Although the application of the liquid crystal display to TV display is thought to be the final goal in particular, the liquid crystal itself has a limitation in a dynamic characteristic even if a dynamic drive method of a liquid crystal is directly applied as before, thereby hitting a wall in the present circumstance. Lately, a static drive method having a pixel selecting semiconductor element with each pixel has been proposed and produced experimentally so as to solve the defect.

For instance, as shown in FIG. 1, a MOS transistor 1 is included in each pixel,

and an arbitrary pixel is selected according to the selected signal from X and Y to turn on a light. The numeral 5 represents a liquid crystal and the numeral 2 represents a condenser for a memory. These are formed over silicon or a SOS substrate monolithically and integrated. However, as the number of the pixel is increased, the number of X and Y selecting terminals is extremely increased. For instance, in the case of TV display, 200 to 300 terminals are set as one side of the terminal and a connection method to the exterior becomes complicated, thereby leading the remarkable rise of the assembling cost.

According to the present invention, the above mentioned defect is resolved. And the peripheral circuits as well as the pixel selecting semiconductor element are incorporated onto the same substrate in nearly the same process, lead-out terminals to the exterior can be remarkably reduced, and the assembling cost can be reduced.

FIG. 2 shows a block diagram of a drive circuit for a liquid crystal TV display. With respect to FIG. 2, the display is formed only by a pixel select portion conventionally however; a total of 40000 pixels with 200 by 200 and 400 lead-out lines to the exterior are included in this trial. Heretofore, the lead-out to the exterior is performed by a bonding method. However, not only does it take long for man-hours but also yield is worse, and it is extremely difficult to obtain conforming items for everything. However, by integrating even the drive circuit portion shown in FIG. 2 on the same substrate, it is only necessary to connect 4 to 5 terminals such as an input signal, a clock, and a power terminal, thereby remarkably reducing the man-hours and increasing the yield. Note that a MOS type transistor is used as the pixel selecting semiconductor element as with the one shown in FIG. 1.

In the manufacturing method, an n-type silicon substrate 4 with specific resistance of $3\Omega^{-cm}$ is used, boron is diffused at 950°C, a source and drain 5 and a

diffused resister 6 are formed, and phosphorus is diffused at 965°C so as to make contact region 7 which is connected with the substrate. Then, the gate portion is opened to form a contact portion, a gate oxide film 8 is formed, aluminum is deposited thereon and an electrode wiring 9 is formed by performing photo-etching so as to form a p-channel MOS transistor.

Note that the shift resister and the converter that are the peripheral circuits are constituted by n-channel MOS type transistors as well as the pixel selecting transistor, and the manufacturing process becomes entirely the same, therefore, a manufacture with the same process was possible, including the peripheral circuits.

Consequently, the peripheral drive circuits can be manufactured without specifically changing the processes at the same time, and the assembling cost can be reduced. Further, a pixel selecting portion corresponds to a display area, and is a large area (for example, 7 cm ×7 cm). While the area of the peripheral circuits can be extremely small compared to this, and therefore the substrate cost is not that increased.

In this embodiment, a silicon substrate is shown as a typical example; however it follows that the same degree of effect can be obtained in the case of using a SOS substrate, a thin film transistor substrate, or the like, and it does not depart from the purpose of the invention.

Furthermore, with respect to the peripheral drive circuits, all the circuits relating to the input to the pixel select can be integrated in the same substrate, and one part of or all of the arbitrary and required circuit can be included.

With respect to a semiconductor element, not only the n-channel MOS type transistor shown in this embodiment, but also a p-channel type, a bipolar type, a junction field effect transistor, a thin film transistor and the like, or the combination of those can be used and it follows that the same effect can be obtained.

001-5714342916=RIPLO

/05-06-24-21:08/001-007

S54·154992

Brief Description of Drawings:

FIG. 1 is an example of a conventional pixel selecting circuit for liquid crystal

panel drive; FIG. 2 is an example of a pixel selecting circuit for liquid crystal panel

drive and peripheral circuits of the present invention, and FIG 3 is a cross sectional

schematic diagram showing a structure of MOS type transistor used in the circuit

illustrated in FIG. 2 and a diffused resister.

1. MOS type transistor

2. condenser

3. liquid crystal

4. silicon substrate

5. source/drain diffused layer

6. diffused resister

7. n⁺ diffused layer

8. gate oxide film

9. aluminum electrode

Period

Applicant: SUWA SEIKOSHA KK

Agent: Patent Attorney: Tsutomu Saizyo

5

(B日本国特許庁(JP)

·① 特許出願公開

◎公關特許公報(A)

昭54—154992

Mint. Cl. G 09 F 9/30 G 02 F 1/13

204

触別記号 ❷日本分類 101 E 5 101 E 9 104 G 0

庁內整理番号 43公開 昭和54年(1979)12月6日 7129--5C

7348-2H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

砂液晶パネル駆動用半導体電極基板

BZ53-63984

2253(1978) 5 月29日 8年

蚊野利雄

飯肪市大和8丁目3番5号

式会社廠訪精工會內

顧 人 株式会社諏訪榜工會 の出

東京都中央区銀座4丁目3番4

骨

弁理士 最上格

条件製水の底路

各価機能に半導作業子を有してきるスタティッ / 展動組製品ペネル電電器電化かいて、数パネル も私動する感覚器等として、シフトレジスター。 アライバーなどの周辺国路を兼配単単体 数とする依品パネル収謝用単単体基准。

発売の計画を配売

本義明は、國徽選択用半等体業子と展前臨時で の色の角辺距路を用一基準に作り込んだ依黒パネ

本社例の目的は、キャスタターディスプレイ、 あるいは、テレビ用製品表示体の実製コスト位表 KBB.

近年、世典表示体は、セグメント表示方式から

ドット級衆方式への参行が見られる。特に、その 金銭目観としてはテレビ用表示への応用が考えら れているが、従来のように、甘毒のメイナミック 感動方式をそのまら進用しても、根基そのものの ナミック特性に低界があり、量につき当って いるのが現状である。最近、この久尽を解失する ため、開業選択用の単導体象子を、各層景優に有 するスタティック原動方式が振楽され、似作され ぬめている。

例えば、第1回に示すように、各国歯師に、※ 0日トランジスメー1を有し、エとミからの選択 付号により、任意の音楽を選択し、点灯するよう にしている。 5 吐象品、 2 吐ォモリー用コンデン ナーセ东し、とれらはシリコシもるいは、808 事献上にモノリシック化され事故されている。 し かしながら、関係数が増えてくるにしたがい。と 及び3週製用増子の数は春しく増加し、何えば、 ナレビ用表示体の場合、200~500ボが片偶 の値子数となり、外部への兼観方法が無限になり、 奥曲コストの当局を招いているのが異状でるる。

帶開昭54-- 1549 92(2)

に示したものと向じく、MOB種トランジスター を使用した。

製造方法は、 5 Q - 二の比較抗を有する n 型シ リコン造板 4 を使用し、9 5 0 での場皮でポロン を拡散し、ソース・ドレイン 5 及び、眩散抵抗 6 も形成し、岩板からのコンタタトフをとるため、 り63℃の製皮でリン拡散を行なった。次に、ダ ート部を明け、ゲート単化 4 英、コンタタト部を 異なし、アルミを蒸増、すらだ年其女道により包 在記集りを行せい、晴る固に分す。フテャンルル M O'B 個トランジスメーを形成した。

なか希辺関略であるシフトレジスメー及びコン パーダーは、西倉選択用トランジスターと問機に ロテャンネルH0日短トランジスターにより御路 を修成しているため、製造工器は会く同様となり、 周辺国路も合め、同一工程で製造が可能であった。

上述したように、特に工事を変えるととなく。 周辺の駆動開始を同時に創造することが可能とな D, 実験コストの仮観を可能ならしめたものであ る。せた、質素選択用部分は、表示協会に対応す

本品別は、上記の欠点を解決したもので、資金 選択用単等体金子と反反同一工程で無互同路も含 めて同一番状化作り込み、外部への引出し始子を 等しく減少せしめ。実施ロストの伝統を可能なら しめたものできる。

実施例により異様すれば、第2回は、製造テレ ビ表示体収益用価格のブロック面を示す。との中 て、発光は、震楽選択部のみにより、表示体を形 成していたが、今回戦作したものは、横208。 載 2 0 0 の針 4 0 5 0 0 個の商業を有し、外部へ の引出し母は400本であった。従来、外部への 引出しは、ポンディング族によっていたが、工数 がかかるばかりでなく、多男りも思く、余数点品 とするには、かなりの困難さかめった。しかした がら、異な個に示した風動回路部をで問一当な上 に角層化するととにより、入力信号、クロック。 電解増子など、 4 ~ 5 本の増子のみ、網絡すれば **点く、工数水等しく低級でをたばかりでなく。魚** 留りも振めて高くまったものである。

なか、資素及択用半導体電子としては、第1個

るため。大司教(何上以ナニ×ァニ)であり用辺 四路の大める面供は、とれに対し、極めて少なく てすむため、前便マストもそれ寝つメトアップに はならない。

発施例では、シリョン単数を代数例として示し たが、当然、808番包、もるいは復興トランジ スソー参収などについても、阿根の効果を奏する ものであり、何ら本苑明の目的を追儺するもので Hth.

また、周辺駆動関路についても、資業温収への 入力に係る会での貿易について、月一番収化条款 するとどが可能であり、任金の必要な回路を一条 あるいは会声を含むことが可観である。

さらに、半年休息子についても、央籍例で示し 大 7 ティンホルド 0 8 種トタンジスターの本なら ナミナッンルが覆むるいは、パイポーフ包、独合 信電界効果トランジスター、存属トランジスター などでも良く、またそれらの組合せても占然男ー の効果が得られるととは歯部である。

衛軍の衛星な動物

毎1番は、佐米の家品パネル鉱助用質量選択組 題の一貫、第2日は、本発表による家島パネル駅 勝用進択延略及び周辺回路の一例、 第3回は、 毎 2 短の回路に使用する ≥ 0.6 値トランジスター及 び其数抵抗の構造を示す期間時間。

1……m00種トランジスター

・૨……コンデンサー

5 … … 被 基

4 …… シリョン基礎

5 ……ソース・ドレイン鉱散層

6 … … 紫铁纸统

フ…… 計芸会員

8 ……ゲート数化算

ナー・アルミ電視

M

出屋人 独全会社 是 上 图 (1) A 人型外 **弗里**十

特別和54-154992(3)



